# SMOG et les modes de galerie optiques

Dominique Leduc, Yann Lecieux, Cyril Lupi, Corentin Guigot June 21, 2021

GeM, University of Nantes

# SMOG

## Comment mesurer une déformation au cœur d'un matériau ?



Déformation : champ tensoriel

$$\overline{\overline{\epsilon}}(x_1, x_2, x_3) = \begin{pmatrix} \epsilon_{11}(x_1, x_2, x_3) & \epsilon_{12}(x_1, x_2, x_3) & \epsilon_{13}(x_1, x_2, x_3) \\ \epsilon_{12}(x_1, x_2, x_3) & \epsilon_{22}(x_1, x_2, x_3) & \epsilon_{23}(x_1, x_2, x_3) \\ \epsilon_{13}(x_1, x_2, x_3) & \epsilon_{23}(x_1, x_2, x_3) & \epsilon_{33}(x_1, x_2, x_3) \end{pmatrix}$$

En chaque point  $\rightarrow$  6 composantes de déformation

- $\rightarrow$  6 mesures
- $\rightarrow$  6 capteurs

# Comment mesurer une déformation au cœur d'un matériau ?

#### Extensomètres enfouis classiques





extensomètre à fibre optique

corde vibrante

# Encombrement ↓ Impossibilité de réaliser 6 mesures au même point

# Théorème d'Eshelby $\rightarrow$ Capteur Sentinelle

#### Hypothèses

Inclusion ellipsoïdale dans matrice chargée uniformément à l'infini



## Conclusions

- Caractéristiques matériaux  $\mathbb{C}, \mathbb{C}_0 \, : \, \text{tenseurs de Hook}$ 
  - $\mathbb{S}_0$  : tenseur d'Eshelby
- Quantités connues
   E, E<sup>f</sup> déformation du capteur
- Quantités recherchées
   E<sub>0</sub>, E<sup>f</sup><sub>0</sub> déformation de la matrice

- $\left(\mathbb{I} + \mathbb{S}_0 : \mathbb{C}_0^{-1} : (\mathbb{C} \mathbb{C}_0)\right) : \mathbf{E} = \mathbf{E}_0 + \mathbb{S}_0 : \mathbb{C}_0^{-1} : (\mathbb{C} : \mathbf{E}^f \mathbb{C}_0 : \mathbf{E}_0^f)$
- Déformation homogène dans l'inclusion

## Théorème d'Eshelby $\rightarrow$ Capteur Sentinelle

#### En pratique

Simulation de compression uniaxiale d'une éprouvette cylindrique



Validité Eshelby si inclusion « matrice

## Théorème d'Eshelby $\rightarrow$ Capteur Sentinelle

# Déformation homogène dans la sphère $\Rightarrow$ positions jauges indifférentes



Capteur Sentinelle :

6 extensomètres à fibre optique selon les 6 normales aux faces d'un dodécaèdre inscrit dans la sphère

## Capteur sentinelle première version

#### Déformation isotrope





Pressure measured by the reference probe (MPa)

Erreur relative  $\simeq 1\%$ 

#### Capteur sentinelle deuxième version

#### Déformation uniaxiale





Différences entre capteurs: 8.10<sup>-6</sup> m/m déformation axiale  $5.10^{-6}$  m/m déformation radiale

#### Capteur sentinelle deuxième version

#### Mesure du retrait dans une éprouvette en béton



Mise en évidence d'un retrait anisotrope

## Capteur sentinelle à modes de galerie

#### Limites de sentinelle

- collage jauge  $\rightarrow$  taille sphère  $\geq$  40 mm
- difficulté usinage (portée perçage)

#### Alternative



Mode de Galerie : Onde se propageant à la surface d'une sphère ↓ Remplacer les 6 jauges traversantes par 6 modes de galeries Modes de galerie optiques

## Modes de galerie : "Whispering Gallery Modes"



Coupole de la cathédrale Saint-Paul

Réflexions totales multiples

## Modes de galerie : approche électromagnétique



#### Équations de Maxwell

$$\overrightarrow{\nabla} \cdot \overrightarrow{E} = 0 \qquad \overrightarrow{\nabla} \wedge \overrightarrow{E} = -\mu_0 \varepsilon \frac{\partial \overrightarrow{B}}{\partial t}$$
$$\overrightarrow{\nabla} \cdot \overrightarrow{B} = 0 \qquad \overrightarrow{\nabla} \wedge \overrightarrow{B} = \frac{\partial \overrightarrow{E}}{\partial t}$$

Équations de propagation des ondes  $\begin{cases} \nabla^2 \overrightarrow{E}(x, z, t) + k^2 \overrightarrow{E}(x, z, t) = \overrightarrow{0} \quad \text{où} \quad k = \frac{n\omega}{c} \end{cases}$ 

# Équation d'onde scalaire

#### Méthode de résolution de l'équation des ondes

• Recherche de  $\mathcal{A}(r, \theta, \phi)$  solution de l'équation scalaire

• 
$$ec{E} = ec{
abla} \wedge \mathcal{A}(r, heta, \phi) ec{e_r}$$
  
 $ec{B} = -rac{i}{\omega\mu_0\varepsilon} ec{
abla} \wedge ec{
abla} \wedge \mathcal{A}(r, heta, \phi) ec{e_r}$ 

#### Équation des ondes scalaire en coordonnées sphériques

#### Solution scalaire



# Équation de dispersion

Continuité des composantes tangentielles des champs

$$\rightarrow \frac{\chi_{\ell}'\left(\frac{2\pi}{\lambda}n_{2}a\right)}{\chi_{\ell}\left(\frac{2\pi}{\lambda}n_{2}a\right)} - \frac{n_{1}}{n_{2}}\frac{\psi_{\ell}'\left(\frac{2\pi}{\lambda}n_{1}a\right)}{\psi_{\ell}\left(\frac{2\pi}{\lambda}n_{1}a\right)} = 0$$



 $\rightarrow \text{Longueurs} \\ \text{d'ondes résonnantes}$ 

# Champ électrique

$$\vec{E} \begin{vmatrix} E_r &= 0 \\ E_{\theta} &= \frac{im}{r\sin\theta} \mathcal{A}_{\ell}(r) P_{\ell}^m(\cos\theta) e^{im\phi} \Rightarrow E_{\theta} >> E_{\phi} \\ E_{\phi} &= -\frac{1}{r} \mathcal{A}_{\ell}(r) \frac{\partial P_{\ell}^m(\cos\theta)}{\partial \theta} e^{im\phi} \end{vmatrix}$$





#### Déformation de la sphère : simulation éléments finis



Simulations Comsol



# Problème indice milieu extérieur :

- non maîtrisé
- varie avec déformation
- $\Rightarrow$  Ajout d'une gaine tampon



$$3 \text{ milieux} \rightarrow \begin{cases} \mathcal{A}_{\ell}(r) = A_1 \frac{\psi_{\ell}(k_i r)}{k_i r} & \text{dans la boule} \\ \mathcal{A}_{\ell}(r) = A_2 \frac{\psi_{\ell}(k_i r)}{k_i r} + A_3 \frac{\chi_{\ell}(k_i r)}{k_i r} & \text{dans la gaine} \\ \mathcal{A}_{\ell}(r) = A_4 \frac{\chi_{\ell}(k_i r)}{k_i r} & \text{à l'extérieur} \end{cases}$$

Une gaine de 10 $\lambda$  d'épaisseur isole complètement la sphère du milieux extérieur

## Excitation des modes



Couplage par onde évanescente

#### Excitation des modes avec gaine tampon





Ying-Zhan Yan et al., Optics express , 19(7) :5753-5759, 2011.

#### Architecture

- Corps d'épreuve sphérique en silice de rayon a ∈ [100 µm; 500 µm] et indice n<sub>1</sub> ≃ 1,5
- Gaine tampon en résine d'indice  $n_2\simeq 1,35$
- Injection au moyen de 6 fibres effilées prises dans la gaine

#### Procédure de mesure

- Mesure des creux dans les spectres des lumières transmises par les fibres effilées → longueurs d'ondes des modes de galerie.
- Inversion de la mesure  $\rightarrow$  déformation du corps d'épreuve.
- Théorème d'Eshelby  $\rightarrow$  déformation de la matrice hôte.